

REGOLAMENTO

CENTRO DI ALTA TECNOLOGIA INPHOTEC

Art.1

Istituzione, definizione e sede

1.1 La Fondazione INPHOTEC della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, per lo sviluppo delle proprie attività di ricerca e di trasferimento dell'innovazione nell'ambito del potenziamento dei Centri di Competenza promossi dalla Regione Toscana (DGRT n. 924/09), è dotata del centro di alta tecnologia INPHOTEC: infrastruttura tecnologica ad elevata complessità per la realizzazione e il *packaging* di circuiti fotonici integrati, che permette di compiere le necessarie operazioni in ambiente protetto (*clean room*) con elevato grado di pulizia dell'atmosfera e controllo della temperatura ambientale necessari per il corretto funzionamento degli apparati.

1.2 L'infrastruttura tecnologica ed il personale ad alta specializzazione addetto all'utilizzo delle apparecchiature costituiscono il centro di alta tecnologia INPHOTEC della omonima Fondazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

1.3 Tale infrastruttura tecnologica ha sede in Pisa, Via Giuseppe Moruzzi n. 1.

Art.2

Finalità

2.1 Il centro di alta tecnologia INPHOTEC eroga servizi avanzati e qualificati per il trasferimento tecnologico e l'innovazione ad accesso aperto. In particolare, è volto ad offrire alle industrie l'accesso alle tecnologie fotoniche per agevolarne le capacità di innovazione e di penetrazione dei mercati, oltre che rappresentare per Fondazione uno strumento con il quale interagire maggiormente con il mondo industriale, trasferire la propria ricerca e l'innovazione di sistema in soluzioni tecnologicamente avanzate, migliorare la propria competitività in ambito internazionale.

Art.3

Organizzazione interna

3.1 Il Responsabile Generale del centro di alta tecnologia INPHOTEC è individuato dal Direttore Generale della Fondazione, sentito il Presidente, scelto tra il personale della Fondazione stessa, ed eventualmente anche fra personale delle Aziende o Enti convenzionati -qualora le convenzioni lo prevedano e tale previsione integri ed arricchisca le competenze tecnico-scientifiche del centro-, che sia in possesso dei requisiti di competenza necessari alla gestione di una infrastruttura complessa ad alta tecnologia.

3.2 Il Responsabile Generale riferisce annualmente con una relazione scritta al Presidente e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione del centro di alta tecnologia INPHOTEC.

3.3 Al fine di assicurare un efficiente funzionamento del centro, l'utilizzo della infrastruttura tecnologica è coordinato da due Responsabili Tecnici:

- a) un Responsabile Tecnico per la fabbricazione dei dispositivi;
- b) un Responsabile Tecnico per le tecnologie di *packaging*.

3.4 I Responsabili Tecnici sono individuati dal Direttore Generale della Fondazione, sentito il Responsabile Generale del centro, eventualmente anche fra personale delle Aziende o Enti convenzionati, qualora le convenzioni lo prevedano e tale previsione integri ed arricchisca le competenze tecnico-scientifiche del centro. I Responsabili Tecnici rispondono del loro operato al Responsabile Generale, assumono il ruolo di preposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, regolano l'accesso alle varie attrezzature nei rispettivi ambiti di competenza e assicurano la corretta organizzazione, gestione e manutenzione delle strutture di cui sono responsabili.

Art. 4 Comitato di indirizzo

4.1 E' costituito un Comitato di indirizzo al fine di assistere e indirizzare il Direttore Generale nell'adozione dei provvedimenti necessari al buon funzionamento del centro di alta tecnologia INPHOTEC, al suo adeguamento alle esigenze di utilizzo, alla sua evoluzione tecnica e tecnologica, all'individuazione di opportunità di sviluppo ed alla loro diffusione/comunicazione.

4.2 Il Comitato di indirizzo è composto, oltre che dal Responsabile Generale, dai Responsabili Tecnici di cui all'art.3, da esperti anche esterni alla Fondazione nel numero minimo di 2 (due) e massimo di 6 (sei), nominati dal Presidente su proposta del Direttore Generale della Fondazione.

4.3 Possono far parte del Comitato, anche in soprannumero, i rappresentanti di enti e/o aziende che operano presso il centro di alta tecnologia INPHOTEC in regime convenzionale, qualora gli accordi prevedano tale partecipazione tramite un proprio rappresentante.

4.4 Le raccomandazioni del Comitato hanno carattere indicativo e non hanno valore vincolante per il Direttore Generale, che rimane il soggetto responsabile dell'adozione dei provvedimenti sulla base dei Regolamenti della Fondazione.

Art.5 Gestione ed utilizzo delle apparecchiature

5.1 Il funzionamento e l'utilizzo delle apparecchiature del centro di alta tecnologia INPHOTEC è assicurato esclusivamente dal personale ad alta specializzazione assegnato dal Direttore Generale a tale compito con provvedimento formale, secondo le disposizioni impartite dai Responsabili Tecnici di cui all'art.3 nei rispettivi ambiti di competenza.

5.2. Il Direttore Generale può autorizzare altre persone ad accedere ed utilizzare le attrezzature, previa verifica del Responsabile Tecnico pertinente, del possesso delle adeguate competenze tecniche, anche a seguito di eventuale addestramento.

5.3. Il Direttore Generale con la piena collaborazione dei preposti è tenuto a far rispettare le norme di sicurezza per l'utilizzo delle apparecchiature di competenza. Le persone autorizzate ad accedere ed utilizzare le attrezzature saranno preventivamente informate e formate sulle procedure di sicurezza e di emergenze in uso nel centro.

5.4 Il coordinamento e la cooperazione in tema di sicurezza tra il Direttore Generale, il Responsabile Generale del centro e i soggetti esterni saranno gestiti ai sensi di legge, anche tramite la redazione di documenti di valutazione dei rischi interferenti.